

表面技術協会 「将来めっき技術検討部会」開催のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、表面技術協会 「将来めっき技術検討部会第32回例会」を公開で下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。

敬具

記

日時 : 平成30年5月14日(月) 13:00~17:15
場所 : 回路会館 地下会議室
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2

テーマ「現場で役立つめっきの基礎」

13:00~13:50

「非水溶媒を用いる電気アルミめっきの課題」(仮題)

京都大学 平藤 哲司

13:50~14:50

「めっき反応と電気化学測定」

芝浦工業大学 野田 和彦

----- 14:50~15:05 休憩 -----

15:05~16:15

「電気化学の基礎理論とめっきへの応用」

関東学院大学 山下 嗣人

16:15~17:15

「ナノ電気化学から見ためっき反応」

早稲田大学 横島 時彦

参加費 : 部会員、幹事、公的機関(経産省・NEDO) : 無料

表協会員 : 5千円(学生 2千円)

協賛団体会員 : 5千円(学生 2千円)

一般 : 1万円(学生 5千円)

定員 : 100名 (定員になり次第締め切り)

申し込み先・問い合わせ先 :

(一社)表面技術協会 将来めっき技術検討部会事務局 上野千恵美

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-1 神田レンガビルディング

電話 : 03-3252-3286 FAX : 03-3252-3288

e-mail : ueno912@sfj.or.jp

参加申し込みは、上記あてに、電子メールまたはFAXで、参加者1名につきそれぞれ、

「(1)氏名、(2)所属、(3)会員種別(部会会員、表協会員、協賛団体会員、一般、学生)、

(4)電子メールアドレス、(5)住所」を御記載ください。

以上